Signature

PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE ction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM (to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/604,457	
Filing Date	07/22/2003	
First Named Inventor	Chien-Fong Kuo	
Group Art Unit		
Examiner Name		
Attorney Docket Number	ACMP0091USA	

Total Number of	Pages in This Submi	ssion 3	Attorney Docket Number	er ACMP009TUSA			
		ENCL	OSURES (check	all that apply)			
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/dec Extension of Time Re Express Abandonme Information Disclosu Certified Copy of Pric Document(s) Response to Missing Incomplete Application Response to I	claration(s) equest ent Request ere Statement ority g Parts/ on Missing Parts	Assignm (for an A) Drawing Licensin Petition Provision Power of Change Address Termina Reques	nent Papers Application) (s) g-related Papers to Convert to a nal Application of Attorney, Revocation of Correspondence	After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please identify below):			
under 57 Of 19	(1.52 01 1.50						
	SIGNATU	IRE OF APPLI	CANT, ATTORNEY, OR	AGENT			
Firm or Individual name	Winston Hsu,						
Signature		Vinstan Hay					
Date		87-91	12003				
		CERTIFIC	ATE OF MAILING				
I hereby certify that this commail in an envelope address	espondence is being ed to: Commissioner	deposited with the	ne United States Postal Ser	vice with sufficient postage as first class date:			
Typed or printed name							

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

Date

PTO/SB/17 (01-03)

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Under the Paper

FEE	TRA	NSI	MIT	TAL
1	for F	Y 20	003	

Effective 01/01/2003, Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

(\$)	0.00
ι (Ψ)	0.00

Complete if Known								
Application Number	10/604,457							
Filing Date	7/22/2003							
First Named Inventor	Chien-Fong Kuo							
Examiner Name								
Art Unit								
Attorney Docket No.	ACMP0091USA							

Check Credit card Money Other None Credit Cr	METH	OD OF PA	YMENT (check all tha	at apply)				FEE	ECALCULATION (continued)	
Deposit Accounts S0-0801 S0-08	Check	Credit card		ner None	3. A	DDITI	ONAI	. FEE	S .	
Deposit	Denosit		<u>Large</u>	Entity	Small	Entity				
North Americal International Patent Office North Americal Inte							Fee Description	Eoo Doid		
North America International Patent Office North America International Patent Office	Account	50-0801				,			Surcharge - late filing fee or oath	ree Palu
Name The Commissioner is authorized to: (check all that apply) The Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account. Charge any additional fee(s) during the pendency of this application Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account. FEE CALCULATION	Deposit	North Ame	rica International Pater	at Office	1052	50	2052			
Commissioner is authorized to: Credit any overpayments		TWO TUT ATTIC		it Office	4050	400	4050	400		
Charge feets) indicated below. except for the filing fee to the above-identified deposit account. Tee Calculation 1804 920 1805 1,840*	T 71		——————————————————————————————————————							
Examiner action Examiner a	Change hee	• •			ı			_,		
Examiner action Extension for reply within first month 1252 140 1253 405 Extension for reply within third month 1253 1400 1254 1400 1254 1400 1254 1400					1004	320	1004	320		
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity		` '		g fee	1805	1,840*	1805	1,840*		
1. BASIC FILING FEE Large Entity Small Entity					1251	110	2251	55	Extension for reply within first month	,
Large Entity Small Entity Fee	1 BASIC F				1252	410	2252	205	Extension for reply within second month	
1001 750 2001 375	Large Entity	Small Entity			1253	930	2253	465	Extension for reply within third month	
1001 750 2001 375 Utility filing fee 1255 1,970 2255 985 Extension for reply within fifth month 1002 330 2002 165 Design filing fee 1401 320 2401 160 Notice of Appeal 1402 320 1405 180 2003 260 Plant filing fee 1402 320 2402 160 Filing a brief in support of an appeal 1403 280 2403 140 Request for oral hearing 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding 1452 110 1451 1,510 Petition to revive - unavoidable 1452 110 1452 110 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1453 1,300 1455 1,510 Petition to revive - unintentional 1501 1,300 1501 1,300 1501 1,300 1502 1,300 1502 1,300 1503 630 2503 315 Plant issue fee 1503 630 2503 315 Plant issue fee 1503 630 2503 315 Plant issue fee 1503 630 1460 130 Petitions to the Commissioner 1807 50 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) 1806 180 1808 180 1808 180 1808 180 1808 180 1808 180 1808 1808			Fee Description	Fee Paid	1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month	
1003 520 2003 260 Plant filing fee 1402 320 2402 160 Filing a brief in support of an appeal 1004 750 2004 375 Reissue filing fee 1403 280 2403 140 Request for oral hearing 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding 1451 1,510 Petition to revive - unavoidable 1452 110 2452 55 Petition to revive - unavoidable 1453 1,300 250 2452 55 Petition to revive - unintentional 1501 1,300 250 250 250 Design issue fee 1503 630 2503 315 Plant issue fee 1503 630 2503 315 P	, ,		Utility filing fee		1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month	
1004 750 2004 375 Reissue filling fee 1403 280 2403 140 Request for oral hearing 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding 1451 1,510 Petition to revive - unavoidable 1453 1,300 2452 55 Petition to revive - unavoidable 1453 1,300 2453 650 Petition to revive - unintentional 1501 1,300 2501 650 Utility issue fee (or reissue) 1502 470 2502 235 Design issue fee 1503 630 130 1460 130 Petitions to the Commissioner 1460	1002 330	2002 165	Design filing fee		1401	320	2401	160	Notice of Appeal	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00 2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE Fee from Slow Fee Paid Total Claims	1003 520	2003 260	Plant filing fee		1402	320	2402	160	Filing a brief in support of an appeal	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00 2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE Fee from below Fee Paid Total Claims Independent Claims Multiple Dependent Large Entity Small Entity Fee Fee Code (\$) 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims over original patent sover see from the composition of the co	1004 750	2004 375	Reissue filing fee		1403	280	2403	140	Request for oral hearing	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE Fee from below Fee Paid Independent Claims Independent Claims Multiple Dependent Large Entity Small Entity Fee Fee Code (\$) 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims in excess of 20 1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent Reissue independent claims over original patent 1801 750 1802 900 1802 900 Request for expedited examination 1453 1,300 2453 650 Petition to revive - unintentional 2501 650 Utility issue fee (or reissue) 2502 235 Design issue fee 2503 315 Plant issue fee 1806 130 Petitions to the Commissioner 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) 1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1809 750 2801 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE)	1005 160	2005 80	Provisional filing fee		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE Fee from Extra Claims below Fee Paid Total Claims Independent Claims Multiple Dependent Large Entity Small Entity Fee Fee Code (\$) Code (\$) 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims over original patent 1204 84 2204 42 "Reissue independent claims over original patent 1205 18 2205 9 "Reissue claims in excess of 20 1453 1,300 2453 650 Petition to revive - unintentional 2501 1502 470 2502 235 Design issue fee 1502 2503 315 Plant issue fee 1503 630 2503 315 Plant issue fee 1460 130 Petitions to the Commissioner 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) 1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt 8021 40 8021 40 8021 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties) 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1801 750 2801 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE) 1802 900 Request for expedited examination		١ ,	SUBTOTAL (1) (\$) (0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
Total Claims	2 EVEDA				1453	1,300	2453	650	Petition to revive - unintentional	
Total Claims	Z. EXTRA	LLAIM FEE	Fee fro	om	1501	1,300	2501	650	Utility issue fee (or reissue)	
Independent Claims Multiple Dependent Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Code (\$) 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims in excess of 3 1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1206 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1207 1808 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1208 315 Plant issue fee 1460 130 Petitions to the Commissioner 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) 1806 180 1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt 8021 40 8021 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties) 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1809 750 2801 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE)	Total Claims			w Fee Paid	1502	470	2502	235	Design issue fee	
Multiple Dependent Large Entity Small Entity Fee Fee Code (\$) 1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims in excess of 3 1204 84 2204 42 **Reissue independent claims over original patent 1205 18 2205 9 **Reissue claims in excess of 20 1206 1807 50 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q) 1806 180 180 Submission of Information Disclosure Stmt 1807 1808 180 Submission of Information Disclosure Stmt 1808 180 180 180 Submission of Information Disclosure Stmt 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1809 750 2800 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention to De examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention to De examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention to De examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention (RCE) 1809 750 2810 375 For each additional invention to De examined (37 CFR 1.129(b)) 1809 750 2810 375 For each additional invention (RCE) 1809 750 2810 375 For each additional invention to De examined (37 CFR 1.129(b))				╡╄━━┥	1503	630	2503	315	Plant issue fee	
Large Entity Small Entity Fee Fee Code (\$) Fee Description 1806 180 1806 180 1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt 8021 40 8021 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties) 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1809 750 2809 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE) 1801 750 2801 375 Request for expedited examination 1801 750 1802 900 1802 900 Request for expedited examination 1802 900 1802 900 Request for expedited examination 1807 50 1807 50 1808 18			┈╸└──┙╵┝══╸	╡╬╼══┥	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
Fee Code (\$) Fee Code (\$) Code (\$)			<u> </u>		1807	50	1807	7 50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Code (\$) Code (\$) Code (\$) 8021 40 8021 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties) 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1809					1806	180	1806			
1201 84 2201 42 Independent claims in excess of 3 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1203 280 2203 140 Multiple dependent claims in excess of 3 1810 750 2810 375 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b)) 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE) 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1802 900 Request for expedited examination 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(b)) 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(b)) 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination 1809 750 2809 375 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a)) 1801 1	Code (\$)	Code (\$)		Λ	8021	40	802 [.]	1 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1204 84 2204 42 ** Reissue independent claims over original patent 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE) 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1802 900 Request for expedited examination				-	1809	750	2809	375		
1204 64 2204 42 Reissue independent claims over original patent 1801 750 2801 375 Request for Continued Examination (RCE) 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1802 900 Request for expedited examination			•	•	1810	750	2810	375		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 1802 900 1802 900 Request for expedited examination	1204 84	2204 4		nt claims	1801	750	2801	375	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
and over original patent of a design application	1205 18	2205	** Reissue claims in e						Request for expedited examination	
Other fee (specify)		611	BTOTAL (2)	0.00	Other	fee (sp	ecify) _			
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above **educed by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	**or numbe				*Redu	iced by	Basic	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

SUBMITTED BY (Complete (if applicable) Registration No. Winston Hsu Name (Print/Type) 41,526 Telephone 886289237350 (Attorney/Agent) unda Signature

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:											
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy	Attached? NO						
092112748	Taiwan R.O.C	05/09/2003									
		i									
·											

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.





中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 05 月 09 日

Application Date

申 請 案 號: 092112748

Application No.

申 請 人: 明基電通股份有限公司

Applicant(s)

권도 전도 전도 전도 전도 전도 전도 전도 전도

引

Director General







發文日期: 西元_2003 年 _ 7 _ 月_11 _ 日

Issue Date

發文字號: 09220702420

Serial No.

申請日期:		IPC分類
申請案號:		
	·	

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書

		贺 明 寺 利 記 明 青
_	中文	投影機之組合方法及裝置
發明名稱	英文	PROJECTOR AND METHOD FOR ASSEMBLING THE PROJECTOR
	姓 名 (中文)	1. 郭建峰
-	(英文)	1. Kuo, Chien-Fong
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 桃園縣龜山鄉民生街三十一號二樓
	住居所 (英 文)	1.2F, No. 31, Min-Sheng St, Guei-Shan Shiang, Tao-Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 明基電通股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1.BenQ Corporation
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 桃園縣龜山鄉山鶯路157號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人(中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao



四、中文發明摘要 (發明名稱:投影機之組合方法及裝置)

五、(一)、本案代表圖為:圖四

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

32 承載座 50 鏡頭承靠面

52 物承靠面 54 第一固定侧

56 第二固定侧 58 第一彈性突出部

六、英文發明摘要 (發明名稱:PROJECTOR AND METHOD FOR ASSEMBLING THE PROJECTOR)

A projector and a method for assembling the projector. The projector includes an image m dulator, a lens, a load housing for supporting the image modulator and the lens, a circuit board, and a frame. The load housing includes a first fixed side, a second fixed side, and at least one flexible side having one end connected to the first fixed side, and another end having a





四、中文發明摘要 (發明名稱:投影機之組合方法及裝置)

60 第二彈性突出部 62a、62b、62c、62d 螺絲孔

六、英文發明摘要 (發明名稱:PROJECTOR AND METHOD FOR ASSEMBLING THE PROJECTOR)

gap with the second fixed side. The method utilizes the flexible side of the load housing to a just relative positions of the image modulator and the lens so as to optimize the focus of the lens.



國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第二十四條第一項優先

血

	、[]王振專利法	5.第二十五條2	乙一	こ権:		
	申請案號:			無		•
	日期:				•	*
Ξ	、主張本案係符	F合專利法第二	二十條第一項[]第一款但書或	□第二款但書#	見定之期間
	日期:					
29	□有關微生物	1已寄存於國外	h :			
	寄存國家:			L		
	寄存機構:		·	無		• .
	寄存日期:	· · · ·		·		
	寄存號碼:					•
	□有關微生物	7已寄存於國內	1(本局所指定:	之寄存機構):		
	寄存機構:					
	寄存日期:	-		無		
	寄存號碼:					
	□熟習該項技	泛術者易於獲得	4, 不須寄存。			

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
一、本案已向				
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第	二十四條第一項優先
and the first of the second second second	e. Les est de la company	無	162.12 (2017)	
•		700	•	
		•		
	4.5	·.		
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	: 先權 :		
			•	
申請案號:		無		
日期:		,		
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	□第一款但書或	□第二款但書規:	定之期間
日期:				
	and the second s			
	사 교 사			
四、□有關微生物已寄存	於國外:			
四、□有關微生物已寄存 寄存國家:	於國外:	無		
四、□有關微生物已寄存 寄存國家: 寄存機構:	於國外:	無		
四、□有關微生物已寄存 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期:	於國外:	無		
四、□有關微生物已寄存。 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼:				
四、□有關微生物已寄存 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存				
四、□有關微生物已寄存 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存: 寄存機構:		定之寄存機構):		
四、□有關微生物已寄存。 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存。 寄存機構: 寄存日期:				
四、□有關微生物已寄存 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存: 寄存機構:	於國內(本局所指2	定之寄存機構):		



五、發明說明 (1)

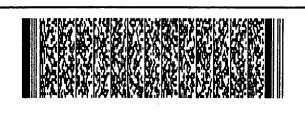
本發明提供一種投影機,尤指一種可調整成像裝置與鏡頭間平行度之投影機。

發明所屬之技術領域

本發明提供一種投影機,尤指一種可調整成像裝置與鏡頭間平行度之投影機。

先前技術





五、發明說明(2)

角度而言,承載座 12二側的平行度還是會一些誤差,雖然誤差可被控制在一預定的範圍之內,但仍會影響鏡頭 14的聚焦品質。

請參考圖二,圖二為成像原理之示意圖。一般的成 像原理就是一物22經過一透鏡24聚焦後,在螢幕上形成 一 像 26, 平 行 於 透 鏡 軸 線 L的 光 線 會 被 折 射 通 過 透 鏡 24的 焦點 F, 通過透鏡 24鏡 心 O的 光線會直線前進, 而這兩條 光線的交匯點就是成像的位置,所以物 2 2的 A點最後會成 像 於 螢 幕 的 a點 , 以 此 類 推 , 當 物 22與 透 鏡 24平 行 時 , 則 生 22的每一點都可以在螢幕上成像,如此螢幕上便可得 到清楚的像26。當物22不平行於透鏡24時,依據上述的 成像原理,平行於透鏡24軸線L的光線會被折射通過透鏡 24的 焦 點 F, 通 過 透 鏡 24鏡 心 O的 光 線 會 直 線 前 進 , 所 以 物 22的 B點 會成像於螢幕前方的 b點,如此得到的像 26便 無法在螢幕上清楚的看見。圖二中的透鏡 24就相當於投 影 機 10的 鏡 頭 14, 對 鏡 頭 14而 言 , 數 位 微 鏡 裝 置 16就 是 物 22, 若數位微鏡裝置 16與鏡頭 14平行,則可以在螢幕 上得到清楚的像26,但若數位微鏡裝置16上之各點與鏡 頭 14平 面 之 距 離 不 為 定 值 , 也 就 是 數 位 微 鏡 裝 置 16與 鏡 **剪 14不平行時,則數位微鏡裝置 16的影像無法同時在螢** 幕上清楚成像。

由上述可知,欲在螢幕上得到良好的成像,物22與





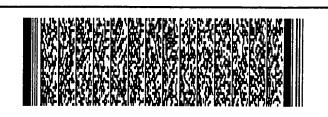
五、發明說明(3)

透鏡 24必須平行,對於投影機 10而言,就是數位微鏡裝 置 16與鏡頭 14必須安裝在二平行的平面上,如此才能得 到高品質的投影成像。習知投影機10使用承載座12來固 定數位微鏡裝置 16與鏡頭 14,利用機構的設計,控制承 載座 12二側的平行度誤差在預定的範圍之內,並且加強 承載座 12的剛性,以避免安裝數位微鏡裝置 16與鏡頭 14 時不當的施力,使承載座 12產生形變,造成承載座 12二 側平行度更大的誤差。然而數位微鏡裝置16與鏡頭14本 身的平行度亦有些微的誤差,加上承載座 12的誤差,可 能就超過鏡頭 14所能容忍的平行度誤差,如此投影機 10 **횠 無 法 在 螢 幕 上 清 楚 的 成 像 , 此 時 投 影 機 10製 造 商 只 好** 要求鏡頭 14製造商再加強鏡頭 14對平行度誤差的容忍 度,或者是在鏡頭 14後方加上墊片來改善這個問題,但 是墊片的厚度有一定的間距,無法準確的調整。此外, 也有些投影機 10製造商會進行鏡頭 14配對,例如將誤差 較大的承載座 12配上誤差容忍度較大的鏡頭 14,或是將 相同傾斜方向的鏡頭 14與承載座 12配在一起,但事實上 要 找 到 剛 好 配 對 的 鏡 頭 14與 承 載 座 12是 相 當 費 時 且 困 難 的。

發明內容

因此本發明之主要目的在於提供一種調整投影機之成像裝置與鏡頭間平行度之方法及裝置,以解決上述問





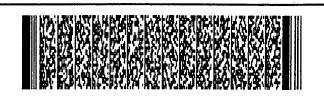
五、發明說明 (4)

題。

本發明之較佳實施例中提供一種投影機及組合方 競投影機包含的像裝置,用來將調變後的光線聚焦成像。第一年 東京 一個, 東京 一國, 東京

該方法包含 (a)以四螺絲經由該固定裝置之孔洞將該框架與該成像裝置安裝於該承載座; (b)於該承載座提供至少一彈性突出部,其一端係連接於該二固定側中之一固定側,另一端未連接於該二固定側; (c)將該四螺絲之一螺絲緊鎖於該二固定側中之一固定側上之一螺絲孔,以及將該四螺絲中之另三螺絲預鎖於該二固定側上之一螺絲孔; (d)將物像投影至前方的一螢幕上成像,並調整該鏡頭之聚焦環以使物像對應於緊鎖之螺絲孔的成像位置於該螢幕清楚對焦;以及 (e)根據該螢幕上之成像調整預鎖之螺絲以使物像於該螢幕上清楚對焦。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為習知投影機之示意圖。

圖二為成像原理之示意圖。

圖三為本發明投影機之示意圖。

圖四為本發明投影機承載座之示意圖。

圖五為本發明投影機承載座之上視圖。

圖六為本發明投影機的影像位置之示意圖。

圖七為調整數位微鏡裝置與鏡頭之修正量之示意

圖。

圖式之符號說明

10.	30	投	影	機			12.	32	承	載	座					
14.	34	鏡	頭				16	36	數	位	微	鏡	裝	置		
18.	38	框	架				20.	40	固	定	裝	置				
22		物					24	-	透	鏡	÷					
26		成	像				42	•	導	電	海	綿	,			
44		螢	幕				46		第	_	裝	置	側			
48		第	_	裝	置	側	5 0		鏡	頭	承	靠	面			
52		物	承	靠	面		54		第		固	定	側			
5 6		第	<u>-</u>	固	定	側	58		第		彈	性	突	出	部	
60		第	<u>-</u>	彈	性	突	出部									
62a	62t) ×	6 2	2 c ·	٠ (3 2 d	螺	絲孔	ن							



圖式簡單說明

64a、64b、64c、64d 孔洞 66a、66b、66c、66d 螺絲

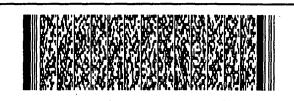


- 1. 一種組合投影機之方法,該投影機包含:
 - 一鏡頭;
- 一承載座,其包含有一第一固定側,一第二固定側,與一彈性突出部,該第一固定側上具有一第一螺絲孔,該第二固定側上具有一第二螺絲孔;
- 一固定裝置,該固定裝置具有一第一孔洞與一第二 孔洞,分別形成於對應於該第一螺絲孔與該第二螺絲孔 之位置;以及
- 一成像裝置,設置於該承載座與該固定裝置之間, 其包含有一第一裝置側與一第二裝置側;

該方法包含下列步驟:

- (a)將一第一螺絲穿過該第一孔洞,鎖固於該第一螺絲孔中,使該固定裝置與該承載座結合,且該成像裝置第一裝置側固定於該承載座第一固定側;
- (b) 將一第二螺絲穿過該第二孔洞,預鎖於該第二螺絲孔中,使該成像裝置第二裝置側抵接於該彈性突出部;
- (c)將物像投影至前方的一螢幕上成像,並調整該鏡頭以使對應於該成像裝置第一裝置側附近之物像於該螢幕上清楚對焦;以及
- (d)根據該螢幕上之成像調整該第二螺絲旋入該第二螺絲座之深度,使該成像裝置壓縮該彈性突出部而移動,直到對應於該成像裝置第二裝置側附近之物像於該螢幕上清楚對焦。





- 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其另包含將所有的螺絲上膠固定。
- 3. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該成像裝置係為數位微鏡裝置 (digital micromirror device, DMD)。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中步驟 (b)係 於該承載座提供二彈性突出部,每一彈性突出部之一端 任連接於該二固定側中之一固定側,另一端未連接於該 二固定側。
- 5. 一種投影機,其包含:
 - 一鏡頭;
- 一承載座,其包含有一第一固定側,一第二固定側,與一彈性突出部,該第一固定側上具有一第一螺絲孔,該第二固定側上具有一第二螺絲孔;
- 一固定裝置,該固定裝置具有一第一孔洞與一第二孔洞,分別形成於對應於該第一螺絲孔與該第二螺絲孔之位置;以及
- 一成像裝置,設置於該承載座與該固定裝置之間, 其包含有一第一裝置側與一第二裝置側,該成像裝置第 一裝置側係固定於該承載座第一固定側上,而該成像裝



置第二裝置側係抵接於該彈性突出部;

其中當調整該第二螺絲旋入該第二螺絲座之深度時,該成像裝置會壓縮該彈性突出部而移動。

- 6. 如申請專利範圍第 5項所述之投影機,其中該承載座包含二彈性突出部,每一彈性突出部之一端係連接於該第一固定側,另一端與該第二固定側之間有一間隙。
- 7. 如申請專利範圍第 6項所述之投影機,其中該二彈性 突出部與該第一固定側形成 C字型。
- 8. 如申請專利範圍第5項所述之投影機,其中該承載座包含二彈性突出部,其中一彈性突出部之一端係連接於該第一固定側,另一端與該第二固定側之間有一間隙,另一彈性突出部之一端係連接於該第二固定側,另一端與該第一固定側之間有一間隙。
- 9. 如申請專利範圍第 8項所述之投影機,其中一彈性突出部與該第一固定側形成 L字型,另一彈性突出部與該第二固定側亦形成 L字型。
- 10. 如申請專利範圍第5項所述之投影機,其中該成像裝置安裝於該承載殼體具有該彈性突出部之一側,而該鏡頭則安裝於該承載座之另一側。



- 11. 如申請專利範圍第10項所述之投影機,其中該承載座之二彈性突出部係向安裝成像裝置之一側突出。
- 12. 如申請專利範圍第 5項所述之投影機,其中該成像裝置係為數位微鏡裝置 (digital micromirror device, DMD)。
- 13. 如申請專利範圍第5項所述之投影機,更包含一彈性框架,該框架設置於該成像裝置與該固定裝置之間,用 以使該成像裝置與該固定裝置能緊密結合。
- 14. 如申請專利範圍第 5項所述之投影機,更包含一導電海綿,而該固定裝置係為一電路板,該導電海綿設置於該成像裝置與該固定裝置之間,該成像裝置可藉由該導電海綿與該電路板上之信號溝通。



五、發明說明 (5)

實施方式

請參考圖三至圖五,圖三為本發明投影機30之示意 圖,圖四為本發明投影機承載座之示意圖,圖五為本發 明投影機承載座32之上視圖。如圖三所示,投影機30包 含一承載座 32、一鏡頭 34、一數位微鏡裝置 36、一框架 38、一固定裝置 40以及一導電海綿 42。固定裝置 40是一 塊電路板,可藉由設置在框架38中的導電海線42電連接 數位微鏡裝置36。如圖四所示,承載座32包含一鏡頭承 靠面 50及一物承靠面 52, 鏡頭 314安裝於鏡頭承靠面 50 上 , 數 位 微 鏡 裝 置 36則 安 裝 於 物 承 靠 面 52上 。 與 習 知 承 載座 12不同的是,本發明承載座 32所使用的材料為有彈 性且可形變的金屬,目的是在組合投影機30時,利用承 載 座 32的 金 屬 彈 性 以 及 可 形 變 的 特 性 , 來 調 整 數 位 微 鏡 裝 置 36與 鏡 頭 34之 間 的 平 行 度 。 為 了 更 容 易 調 整 座 32的物承靠面 52包含一第一固定侧 54、一第二固定侧 56、 一 第 一 彈 性 突 出 部 58以 及 一 第 二 彈 性 突 出 部 60。 第 一彈性突出部 58位於第一固定側 54以及第二固定側 56之 間 **, 第 一 彈 性 突 出 部 58的 一 端 與 第 一 固 定 側 54相 連 接** 而另一端則與第二固定側 56之間有一間隙。 第二彈性突 部 60亦 位 於 第 一 固 定 側 54以 及 第 二 固 定 側 56之 間 二彈性突出部 60的一端與第一固定側 54相連接,而另 則與第二固定側 56之間有一間隙。承載座 32上的二彈 性突出部 58、60其中一端不與第二固定側 56相連接,是





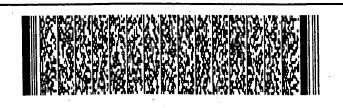
五、發明說明 (6)

為了使彈性突出部 58、60在組合投影機 30時更容易產生形變,而達到調整數位微鏡裝置 36的目的,所以也接 數第二彈性突出部 60的一端與第二固隙,只要是使物 54之間有一間隙,只要是使物 60未與 第一彈性突出部 58以及第二彈性突出部 60未與第二固定側 56相連接的一端會微微的有安裝 160未與第二固定側 56相連接的一端會微微的有安裝 158、60的調整空間更大。

請參考圖六,圖六為本發明投影機的影像位置之示意圖。配合使用上述的承載座 32,在安裝鏡頭 34與數位微鏡裝置 36時,依據下列之步驟來調整鏡頭 34與數位微鏡裝置 36之間的平行度,可使鏡頭 34的聚焦品質達到最佳化。為方便說明,假設承載座 32的物承靠面 52的四個端縣 4162a、62b、62c、62d分別相對應於螢幕 44的四個端點 a、b、c、d。

步驟 100: 將鏡頭 34固定於承載座 32的鏡頭承靠面 52; 步驟 110: 將框架 38置於數位微鏡裝置 36與電路板固定裝置 40之間,再以四顆螺絲 66a、66b、66c、66d 由固定裝置 40後方的四個孔洞 64a、64b、64c、64d將數位微鏡裝置 36、框架 38以及固定裝置 40預鎖於承載座 32的物承靠面 52;





五、發明說明 (7)

步驟 120: 開啟投影機 30之電源,將影像投影至螢幕 44上;

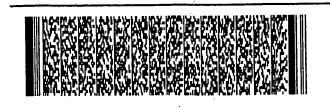
步驟 130:將固定裝置 40的孔洞 64a的螺絲 66a緊鎖,孔洞 64b、64c、64d位置的螺絲 66b、66c、66d則預鎖以不壓到承載座 32為原則,使數位微鏡裝置 36之第一裝置側 46固定於承載座 32之第一固定側 54,數位微鏡裝置 36之第二裝置側 48固定於承載座 32之第二固定側 56;

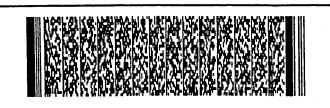
步驟 140: 調整鏡頭 34之聚焦環,使螢幕位置 d的影像清楚對焦;

步 鄹 150:分別調整孔洞 64b的螺絲 66b,使螢幕位置 c的影像清楚對焦,調整孔洞 64c的螺絲 66c,使螢幕位置 b的影像清楚對焦,調整孔洞 64d的螺絲 66d,使螢幕位置 a的影像清楚對焦;

步驟 160: 將固定裝置 40上的四顆螺絲 66a、66b、66c、66d分別上膠固定。

由於物承靠面 52的彈性突出部 58、60未與第二固定側 56相連接的一端會微微的朝安裝數位微鏡裝置 36的方向突出,而緊鎖螺絲 62a會使這個突出更明顯,所以數位微鏡裝置 36在預鎖螺絲 62b位置的部分會離鏡頭 34較遠,使得相對於這些位置的成像在螢幕 44的前方,於步驟 150中,分別將孔洞 64b、64c、64d的 螺絲 66b、66c、66d慢慢鎖入,使二彈性突出部 58、60向鏡頭 34方向形變,直

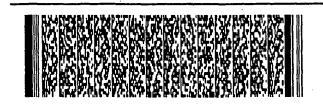




五、發明說明(8)

到螢幕 44上相對位置的成像對焦為止。

由上述可知,本發明投影機 30包含數位微鏡裝置 36、鏡頭 34、承載座 32、固定裝置 40、導電海綿 42以及框架 38。承載座 32的二側分別為鏡頭承靠面 50及物承靠面 52,物承靠面 52上包含二固定侧 54、56以及二彈性突出部 58、60的一端連接於第一固定侧 54,另一端則未與第二固定侧 56相連接。利用承載





五、發明說明 (9)

座 32本身材料的彈性以及彈性突出部 58、60只有一端與第一固定側 54相連接,可以線上調整安裝於物承靠面 52的數位微鏡裝置 36與鏡頭 34之間的平行度,依據成像原理,成像愈接近鏡頭表示數位微鏡裝置 36與鏡頭 34之間的距離愈遠,此時便可利用螺絲的鎖附力造成彈性突出部 58、60產生形變,拉近數位微鏡裝置 36與鏡頭 34之間的距離。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申





五、發明說明 (10)

請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利的涵蓋範圍。

